



Межкафедральная учебно-испытательная лаборатория полупроводниковых материалов и диэлектриков



Национальный
Исследовательский
Технологический
Университет «МИСиС»

«МОНОКРИСТАЛЛЫ И ЗАГОТОВКИ НА ИХ ОСНОВЕ»

119049, Москва, В-49, Ленинский пр, 4
Тел.: (495) 638-45-60
e-mail: ilmz@mail333.com



УТВЕРЖДАЮ

профессор НИТУ «МИСиС»

М.Р. Филонов

2020 г.

Себестоимость одного часа работы на оборудовании МУИЛ ППМид («ИЛМЗ») для подразделений НИТУ «МИСиС»

№	Наименование оборудования	Себестоимость работы на оборудовании*, руб./ час	Себестоимость работ по элементам затрат руб./ час			
			A	B	C	D
1	Спектрофотометр Cary 5000	2070,9	1530,8	128,0	16,2	395,9
2	Оптический микроскоп Axio Imager	1253,8	740,3	110,3	7,3	395,9
3	Гониометр-спектрометр ГС-2	787,0	26,6	360,7	3,8	395,9
4	Интерферометр ИФ-77	746,0	9,9	336,4	3,8	395,9
5	Испытательный комплекс ИК ЭОЭ-1	720,2	20,3	300,2	3,8	395,9
6	Микроскоп инструментальный ИМЦ 100x50, А	548,9	16,6	130,6	5,8	395,9
7	Микротвердомер «Aaffri DM 8B AUTO»	980,2	548,7	28,3	7,3	395,9
8	ИК электрофизических параметров	785,8	382,2	3,9	3,8	395,9

* Расчет себестоимости одного часа работы на оборудовании ИЛМЗ определяется по следующей формуле:

$S = A + B + C + D$, где

A – амортизационные отчисления по оборудованию, руб./час

B – затраты на содержание и обслуживания (затраты на аккредитацию, поверку оборудования и стандартных образцов), руб./час

C – затраты на расходные материалы, руб./час

D – заработная плата оператора за один час работы, включая начисления на ФОТ.

Зав. МУИЛ полупроводниковых материалов и диэлектриков
«Монокристаллы и заготовки на их основе» (ИЛМЗ)

Ж.А. Гореева